

392 Micro-Ion Plus

产品名称	392 Micro-Ion Plus
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

392 Micro-Ion Plus

Granville-Phillips 392 Micro-Ion Plus系列是第二代全量程压力测量模块。它将行业标准的Micro-Ion电离真空规技术和小型Pirani Conductron热传导传感器完美结合在一起，可针对高真空至大气压持续提供准确的压力测量。

GP392系列采用单一规管组件外壳与外形紧凑的电子控制模块相连，将GP业内标准的、经过实践应用测试的Micro-Ion电离传感器与创新的微型皮拉尼热传导传感器完美集于一体。这种紧凑的模块式设计可以减少单个规管的数量、真空接口的数量、连接电缆的数量以及全量程压力测量所需的控制电子器件的数量。全量程压力测量既可通过单一模拟量信号输出，也可通过可选串口RS485或DeviceNet数字接口输出。这类测量可用多达三个可选的设置点继电器，可针对过程控制进行配置，能够在较宽的真空范围内进行压力点设定。392Micro-Ion系列模块有带显示和不带显示选项，并有各种不同接口法兰配置可选。

特点

从高真空至大气压的连续压力测量

紧凑的多传感器规管设计

无需使用两个单独的规管

双电离规灯丝可明显延长设备的正常运行时间

自动激活和切断电离规

可选模拟量输出、RS-485或DeviceNet接口

RS-485和DeviceNet模块带有过程控制继电器设定点选项

可选的法兰配置

现场更换规管组件，从而显著降低拥有成本

电子规管存储器确保替换规管的准确性和可重复性

小型Pirani Conductron准确度进一步提高

是充分利用GP在过去30多年里累计的丰富设计经验的第二代真空仪表产品

由Brooks的GUTS服务计划提高强大的支持

Granville-Phillips 392复合规管技术

若要在一个跨度较宽的真空范围内实现准确测量，则通常需要多个规管元件、额外的真空接口、相应的电子接口以及控制系统。Micro-Ion的全量程真空模块将多个传感器组合至一个规管中，并将规管与控制电子模块相连，因此可创建紧凑的模块化仪表设计，从而在提高真空测量性能的同时，简化接口需求并降低购置成本。

新一代Micro-Ion Plus凝聚了GP 30年来总结得出的真空规管设计理念和现场安装知识，是GP与原始设备制造商（OEM）和用户客户的心血之作。若要以较低的购置成本拥有一款采用紧凑的单一真空端口设计、拥有卓越性能和全量程真空测量的产品，请选择392 Micro-Ion Plus系列或从GP的一系列全量程测量解决方案中进行选择